

序号	设备名称	厂家及型号	启用年月	原值 (万元)	使用率 (%)	开放共享机时	
						校内	校外
1	粉末 X-射线衍射仪	D/Max-2400, 日本理学	1996.04	217.88	100%	1440	160
2	多功能溅射台	JGP-560cw, 沈阳中科仪	2000.12	83.35	100%	1600	0
3	椭偏仪	Woollam VASE, 德国	2001.04	60.00	100%	1000	0
4	穆斯堡尔谱仪	00JYSH/136140H K/MS-1200 德国	2001.04	17.58	100%	1600	900
5	振动样品磁强计	7304, 美国 Lakeshore	2001.09	100.75	100%	1000	40
6	超导量子干涉仪	MPMSXL, 美国 量子	2002.01	342.28	100%	1520	80
7	X 射线衍射仪	X , pert pro, 荷兰帕拉科	2002.04	156.19	100%	1120	480
8	超高真空磁控粒子束联合溅射	FJL560I, 沈阳中科仪	2003.10	63.60	100%	1600	0
9	核磁共振波谱仪	BE22-054/054A, 美国 Tecmag	2003.10	81.70	100%	500	0
10	真空紫外光谱仪	FLS920T 英国	2005.04	154.12	100%	1440	0
11	轮廓测试系统	ADP-8, 美国 Veeco	2005.07	68.80	100%	600	30
12	扫描电子显微镜	S-4800, 日本日立	2005.08	283.80	100%	1440	160
13	综合热分析仪	TG/DTA、DSC, 日本 PE	2006.03	74.82	100%	950	50
14	激光共聚焦显微拉曼光谱仪	HR800, 法国 Horribin	2006.03	238.00	100%	1440	160
15	矢量网络分析仪	PNAE8363B, 美国安捷伦	2006.05	104.08	100%	1600	10
16	薄膜制备仪	非标, 中国/沈阳聚东	2007.10	60.00	100%	1600	0
17	高分辨透射电子显微镜	Tecnai G2 F30, 国 FEI	2008.12	805.00	100%	3800	1200
18	离子减薄仪	FEI 美国	2008.12	52.81	100%	800	500
19	BH LOOP 分析仪	BHV-30S, 日本理研	2008.12	60.0	100%	500	0
20	磁力显微镜	MFP-3D, 美国 AR	2009.08	144.19	100%	1440	160
21	磁光科尔效应测量系统	nanoMOKE 英国 Dahanum	2009.12	206.00	100%	1440	160
22	纳米操纵器	Kleindiek 德国	2009.12	95	100%	800	0
23	分子束外延低维功能材料制备系统	Anagrowth-STM-2 德国 Specs	2010.04	289.2	100%	1600	0
24	扫描隧道显微镜	Aarhus-150, 德国 Specs	2010.04	115.8	100%	100	0
25	离子束刻蚀机	LKJ-150, 埃德万斯离子束技术研究所	2010.06	62.5	100%	1440	160

序号	设备名称	厂家及型号	启用年月	原值 (万元)	使用率 (%)	开放共享机时	
						校内	校外
26	电子束曝光系统	组装产品, 日本电子/电工所	2010.07	163.48	100%	400	0
27	铁电压电分析仪	TF Analyzer-2000, 德仪科技	2010.08	39.07	100%	1000	0
28	激光直写仪	DWL66fs, 德国 海德堡	2010.09	231.21	100%	1200	10
29	电子自旋共振波 谱仪	JES-FA300, 日本电子	2010.11	159.13	100%	1440	160
30	X 射线光电子谱 仪	Ultra Axis DLD, 日本岛津	2011.12	406.00	100%	1440	160
31	各向异性测试仪	EV9, 美国 Microsense	2012.05	115.00	100%	1440	160
32	聚焦离子束-电 子束双束电镜	Tescan LYRA3 XMU. 捷克 Tescan	2015.12	390	100%	3800	1200
33	300kV 球差矫正 透射电镜	Titan Cubed Themis G2 300, 美国 FEI	2016.12	1600	100%	3000	2000
34	200kV 透射电镜	Talos F200C 美国 FEI	2016.12	700	100%	1500	1000
35	120kV 透射电镜	Tecnai G2 Spirit 美 国 FEI	2016.12	200	100%	1000	120
36	原位加热加电样 品杆	FEI NanoEx-v-i 美国 FEI	2016.12	120	100%	480	0
37	离子减薄仪	EM RES102 德国 Leica	2016.12	160	100%	1000	200
38	超薄切片机	EM UC7/FC7 , 德国 Leica	2016.12	140	100%	2800	400
39	精研一体机	EM TXP 德国 Leica	2016.12	120	100%	2800	400
40	原位力学样品杆	Nano Factory 美国 FEI	2017.04	120	100%	120	0
41	直接电子探测相 机	K2 IS, 美国 Gatan	2017.04	646	100%	120	0
42	原位气态样品杆	Atmosphere 美国 Protochips	2017.05	200	100%	80	0
43	铁电铁磁畴动态 观测系统	Advanced , 德国 EVICO	2017.05	218.1	100%	1200	100
44	布里渊光散射仪	TFP-2HC , 瑞士 JRS	2017.05	191.1	100%	1000	100
45	物性测试系统	Dynacool-9,Versa Lab , 美国量子	2017.05	565.7	100%	1500	100
46	原位力热样品杆	PI 95, 美国 Hysitron	2017.06	140	100%	120	0